SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE

PUB. NO.: 54-040569 [JP 54040569 A] PUBLISHED: March 30, 1979 (19790330)

INVENTOR(s): ODATE MITSUO NISHIUCHI TAIJI

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)
APPL NO.: 52-107459 [JP 77107459]
FILED: September 06, 1977 (19770906)
INTL CLASS: [2] H01L-023/48: H01L-021/58

INTL CLASS: [2] H01L-023/48; H01L-021/58

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 113, Vol. 03, No. 61, Pg. 92, May 26,

1979 (19790526)

ABSTRACT

PURPOSE: To make excellent contact by pressure-holding an semiconductor element by interposing oil or grease containing powdery metal between the main electrode of the element and an external electrode.

09日本国特許庁

10特許出額公開

公開特許公報

昭54-40569

50Int. Cl.3 H 01 L 23/48 H 01 L 21/58 識別記号 52日本分類 99(5) C 11

庁內紮理番号。 7357 -- 5 F

43公開 昭和54年(1979) 3 月30日

7357--5 F

発明の数。2. 審在請求 未請求

(全 5 頁)

気半導体装置およびその製造方法

20持

昭52-107459

22出。

昭52(1977)9月6日

明 母発

大館光雄

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三 菱 電機株式会社北伊丹製作所內

明 者 西内泰治 72 12

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱 省機株式会社北伊丹製作所内

類 :委電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目 2

番3号

弁理士: 為野信一 外1名 74代 理 人

退体装置およびその製造方法:

2 つの主電紙と1 つ以上のp a 統合を備え た単導体素子。蘇起半導体素子の各主電差に電気 熱的にそれぞれ加圧使能された外部電視から 構成された加圧技務形半導体装置において。相比 出産に含子の少なくとも1つの主電池と商品外部 進艇との間に 沿来全国を混入した油またはグリー スを介在させ加圧保持したことを特徴とする半導

2 つの主電柜と1 つ以上のpa 茯合を増え **応半導体業子。前起半導体業子の各主電腦に電気** 的。然的にそれぞれ加圧は彼された外部電池から 成された山圧後鉄形半導体装置の製造方法に対 いて、誰此半導体ネチの少なくとも1つの主席制 と関紀外部電袖との関に将来金貨を投入した油ま たはグリースを介任させ、あらかじめ最終加圧保 **科圧力以上の圧力を少なくとも1回以上単圧し、**

その後、加圧を徐々に乗じて最終加圧は特圧力に して保存させることを特徴とする半導体失業の契

発明の評価なる明

この発明は、半導体業子の主導量と、これに圧 皮された主電矩体の外部電機関の電気料。然的技 放抵技を減少させた半導体装置およびその製造方 佐に関するものである。

半水ルステの大水刀化に洗い金属間、サド半水 4.余子の主笔地と、これに圧抜される外部写画側 との電気的、熱的染液低低を減少させることが問 雖となる。これらの改放抵抗を減少させるには、 従来、半場体業子をラフピングして、平面度、平 行度を向上させたり。半導体素子と外部電響との 間に 塩い 全員、例えば 製。 食等の数を挿入したり、 圧壊力を大きくする方法が行われていた。半4年 業子は 1 つ以上の p a 装合をもつたシリコン円を と、それと熱影情染效の類似した金具、例えばせ リプアン。タングステン円数等の支持数となって ルミニクム等のろう好を用いて真要中。異元性が

スあるいは不活性ガス中で共長にてわり付け与よ

び合金が行われる成される。

ところで、半4年ネチの大口任化化はい、半根 体黒子のほも85~100mにもなり、シリコン 収と支持収とわり付け、合金を行つたとされ、ジ リコン板の母親国化大さなストレスが残り。それ が半米休果子の異気神性を風界したり。各材料の **总能快速によるパイメタル作用により、半導体共** 子か大きく反る等の問題が発生する。特に大口任 の半導体業子の高気神性を改善するためだは。シ. リコン数のストレスを掘力軽減する必要が生ずる。 ストレスを軽減させるためにはシリコン板の直径 および厚みに適合させて、支持板の尽みを薄くす ることにより形皮することができる。じかしたか、 らこれは半導体業子の反りのより増大を招くこと **になり、そのまま(ろう付け。合金先了)の状態** で圧集力を加えて半導体常子と外部電池とを設施 させようとすると、ショコン板の反りを矯正する 近役においてシリコン収内部のストレスの変勢。 ひいてはシリコン収内基でのナラックの発生を招

特別の54-105 69(2) き、異な物性を劣化させてしまう。これについて

さらにも1匁を用いて及別する。

第1周は半導体装置の取扱切をボずらのである。 この図で1ほ平形ダイオード等の主導体業子であ り、pop* 独介を介するシリコン板 2 がシリコン 数2を通貨するモリブデンからなる実際数3円プ ルミニクムーアルミニクムシリコン共基盤リヒエ つてわり付けされ着無されている。5はアルミニ ウム星音により必屈されたアルミニウム電池であ り、以上で半半体末チーが典成されている。この 半年体業を1に上、下に電気、熱を取り出すため の別からなる思しの外部電視をと思えの外部電視 11とか配置され、圧後状態で保持される。7は セラミックあるいはガラス等からなる環状地景体 であり。一方の項は思りの外部電影を圧削からな るダイヤフラムまがろう付けされ、他方の場は鉄、 鉄ニファル会会からなる店扱リングまかろう付け されて、以上で思りの主電表体10が構成される。 出版リング12は第2の外部電影11とろう付け される。13は席袋部分を示す。以上で剃ての主

電差体 1 4 が構成される。 1 5 は冷却フィンである。

この半場体長度を組立てるには、先丁思1の主 電差体10に半場体業チ1を挿入し、次に第2の 主電影体14をかぶせて、不活性雰囲気中にて各 々の店後リング3、12をアークまたは世及の にて店後が行われて半場体長度が完成する。この ように組立てられた半場体長度に、さらに内電 の外面に熱によび電気を取り出し、かつ。熱を冷 即する冷却フィン15が圧使力とで圧倒される。

このように構成された半導体装置は半導体業子 1の大口低化ドより、構造のように半導体業子 1 のよりも大きくなり圧使力 P によつて、 反りが増 正されることにより発生するシリコン板 2 のスト レスの増大ひいては、クランクの発生により半導 体業子 1 の電気特性が劣化し、ひどいときには彼 選する平型が起う。また、及りを無正させうる圧 扱力Pが不足した場合は熱的特性が最くなり、半 単体業子1を劣化。被壊させる。そのため従来は 第2間(a) に不丁半場体果子1を第2間(b) (c)。 (d) のような方法において、これらの間端発生を 抑えている。丁なわち第2間(b) のようにラッピ ングにより平面度。平行度を小さくするか、第2 M(c) のように表面によかくて電気・熱伝導の良 い金。製みの貴金属量を設ける。さらには第2回 (d) のように圧度力Pをα倍して大きくする等の り任である。

しかし、第2四(b)のように疑い会異をラッピングすることは、その作業に必要なない時間と、大きな政策投資が必要となり、さらには労力とに投の増加につながり、また、フツヒング級の中導体本子表面の汚染・線点に神経を使うことになる。次に、第2回(c)のように貴金異素を及けることは、反りの増大にともない厚みも厚くなり、材料質の上昇につながら。さらに、第2回(d)のように比較力を大きくずることは半準体装置の裏域的

強度の増加を作い。半導体装置の異点を大きくす。 る結果となり好ましくない等、いずれの方法にも 多くの問題があつた。

この発明は、上述の点にかんかみなされたもので、大さく及りの発生している半導体系子に小さな圧硬力によつて、電気特性、熱特性を充分点足させ、かつ半導体装置を構成する半導体系子のお主電場とこれに圧硬するみゃの外部電池とか支げな接触が作られ、 まらにコスト、工程の増加。 装置の大形化を伴わないようにしたものである。以下この発明について説明する。

第3回はこの発明の一実真例を不丁斯貞四で、 第1回と同一符号は同一部分を不し、1をは首配) 半導体素子1の大きな反り部に介在させた程末金 減を混入した論またはデリースである。このよう に論またはデリースを介在させることにより、第 2回(a)。(b)。(c) で説明した従来の不単合を ことごとく絵去することができる。

第3回の半導体装置の制立では、半導体業子 1の主電差と各々の外部電池 6、11と装放する部

特別に54~4.0569(3) 分のみの両角に確立にはブリース1 6を密布する。 この最、機能部以外の能分に極布することは、 施性の認識から充分住意して行う必要がある。 及 に従来と同じよ(2)に第1の主意物体1 6に当場体 まナ1を挿入してから第2の主意物体1 4をかぶ せて、各年の保護リング3、1 2の保護を行つた 後、両外部電池6、11に冷却フイン15か任長 カビで任機される。

このように狙立てられた半導体装置に由または グリース16を密布した以外は従来のものと同じ である。しかしながら。同じ圧炭力PKおいでは、 装置の装盤無圧減。炭滑電気延辺値は従来に比 べて各々10%と某少した。 第5回に第4回(a)。 (b)。(c)のそれぞれの所正及と耐電圧降下の開 体を示す。さらに、皮燥熱医及緩なよび浸放電気 延度値を減少させるには、第4回に示した工程を 行えばよい。

ずなわち。 第 4 図(1)は 風立てられたままの 圧 受力 P = 0 のときである。 第 4 図(b) は 最許 囚圧 圧 受力 P'の 1.1 毎以上の圧 受力つまりα・P'(α

は1.1以上の数字)をかけたときである。さらに 第4間(c)は、数许加圧圧使力 Pのときであるか、 第4間(b)のα・P より圧力をは々に乗じたもの であり、この圧使力 P で半導体 臭質の動作が行われる。ここでいう圧使力 P に 99 な/cm 以下で あり、 αは半導体 累子1 の口径と反り。各々の外 都電機を、 1 1 の材質。 熱処理および表面状態。 メクマの離離等によつて次められる定数であるが 実験によれば 2 5 以上は越えなかつた。

次に油またはグリース16の状態を設明すると、第4図(a)では半導体ます1と名々の外部電物6.11関には、油またはグリース16が存在し、第4図(c)では徐々に圧力α・P'を減じて放弃住を上力で、半導体ます1の及りが非性変形によりもどり、半導体ます1と各々の外部電影によりもどり、半導体ます1と各々の外部電影の表面を11関に交換ができるか、油またはグリース16が埋り、この部分でも電気、熱の伝導が行われ、その部果、接触無互及損なよび接触電気を収益し、現電圧降下)が従来に比べて各々15%と

減少した。この状況を第5 図 に示す。また曲また はグリース16 中に人れる投末金属の粒子の大き さと、熱量技能、顧着圧降下の関係を第6 図に示 す。

すなわち、第5 図において、縦軸は熱医以と射 電圧降下を示し、緩軸は緯定圧力である。曲線! は熱量は、崩壊』は編電圧降下の圧力に対する変 化を変わしている。

また場を図は機能に粉末変異の粒子径をとり、 取物は多5例と同じく熱抵抗と顧電圧降下をとつ たもので、曲線1は熱低抗、曲線1は積電圧降下 を表わす。男6別における粉末金属はよくなまさ れたアルミニクム粉を用いたか、実験では比較的・ 素かく、かつ、硬度 H * 4 0 以下の別、インジク よ、船、場、重鉛等の単一を属または延合変異で もさしつかえないことが判削している。この実験 より、粉末金属の粒子の径は、半導作業子の反り の1/10 以下であれば、大きな効果が得られる。

たね、上起実施例では平形ダイオードについて 説明したか。この景明はこれに規定されるもので なく、サイリスタ、トライアング、トランジスタ 多の平形、スタッド形の半番体業を尽ら応用でき ることはいうまでもない。

は上塁明したようにこの兄別によれば、半退体 またと外部場所との世間力を小さくすることがで さ、半退体装置に冷却体を取付ける環境の小形化 されることはいうまでもなく、最終四圧圧使力が 小さいために単退体 ボチの及りを無別に進度する ことがないので、単退体 ボチを構成するシリコン 取の外側部に対ける競力の書籍によるクラフクも切 け、電気的特性の劣化が発生しない単導体装置が 得られる相互がある。

4. 図面の助単な説明

31 図は従来の半導体装置の新製図、第2 図(a) ~(d) は31 図の半導体素子の反りを改善させる 従来の方法の 反明図。第3 図はこの発明の一実施 対を示す半導体装置の販面図、第4 図は選圧力に よる半導体素子外部電物質の設またはグリースの 極無状態の反射図、第5 図は、第4 図の通程にお 特別(1.54—1056974) ける電気・筋切れの部体の、第6回は値またほグ リースに収入される粉末を異なり(アルミニウム)と電気・筋砂性の関係のである。

図中、1は平準体系を、2はシリコン数、3は支持数、4はアルミニクムーアルミニクムシリコン氏品層、5はアルミニクム電機、6は第1の外配電機、7は環状過機体、8はダイヤフラム、3、12は店及リング、10は第1の正電機体、11は82の外配電機、13は店及配分、14は第2の主電機体。15はカロフィン、16はカまだはグリースである。なお、20中の同一件分は同一または相当部分を示す。

代発人、其 野 信 一 (外1名)







